PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-354144

(43) Date of publication of application: 08.12.1992

(51)Int.Cl.

H01L 21/66

G01R 31/26

(21)Application number : 03-155580

(71)Applicant: VACUUM METALLURGICAL CO

LTD

(22)Date of filing:

30.05.1991

(72)Inventor: OBA AKIRA

OISHI SEIJI

IKUYAMA YOSHIFUMI KAKIYAMA KATSUKI

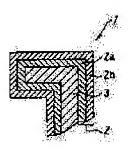
MAENOZONO MASANORI

(54) ELECTRODE

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain an electrode having high elastitity and high resistance to wear at a low cost wherein forein matter adhesion is remarkably reduced.

CONSTITUTION: A lamination coating film 2 composed of an adhesion layer 2a and a rigid layer 2b is formed on contact 1 of an IC tester whose base material is stainless. The adhesion layer 2a as the base coating film of the lamination coating film 2 is formed by an ion plating method of titanium. The rigid layer 2b as the upper coating film is formed of titanium nitride by the same method. The contact 1 wherein the stainless base material is covered with the lamination coating film 2 is excellent in elasticity, wear resistance and conductivity.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特部庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-354144

(43)公開日 平成4年(1982)12月8日

| (51) Int Cl. 5 H 0 1 L G 0 1 R | • | | 庁內整亞番号 7013—414 8411—2G | F J | 投納表示齒所 |
|--------------------------------------|-------|---|-------------------------------|-----|--------|
| H01L | 21/66 | D | 7013-4M | | |

審査請求 未請求 請求項の数3(全 6 頁)

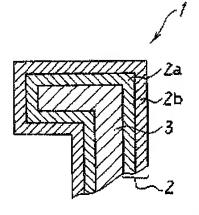
| (21) 出題番号 | 特膜平0-155550 | (71)出版人 000192372 |
|-----------|--------------------|---|
| | · | 真空冶金株式会社 |
| (22)出頭目 | 平成3年(1991)5月30日 | 千萊県山武郡山武町機田516番地 |
| | | (72)発明者 大場 彰 |
| | | 行業県成田市玉澄2丁目15番4号 |
| | | (72) 兖明音 大石 政治 |
| | | 千葉県習志野市秋津2-2-9-402 |
| | | (72) 発明者 生山 芳文 |
| | | 競本県瀚本市徳度町2834-37 |
| | | (72) 発明者 棉山 佳津樹 |
| | | 藤本県龍本市東町4-74 |
| | | (72)発明者 前之國 正則 |
| | | 應児島県給奥郡機川町中ノ1380 |
| | | (74)代理人 弁理士 飯阪 幸雄 |
| | | A to the second of the second of the second |

(54) 【発明の名称】 電 極

(57)【張約】

[目的] 高弾性で耐摩耗性があり、異物の付着が大巾 に減少されて、しかも安価となる電極を提供すること。

『構成』 ステンレスを基材とした (Cテスターのコン タクト1に密着層2aと硬質層2bとからなる、積層被 膜2を形成させる。積層被膜2の下地被膜としての密着 層2aはチタンをイオンブレーティング後により形成さ せ、上地被膜としての硬質層2bは窒化チタンを同方法 により形成させる。ステンレス基材に積層被膜2が覆わ れたコンタクト1は弾性、耐摩維性に優れ、かつ導電性 のよいものである。



2……積層被膜

2a……密着層

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基材に特殊被談を施した電極において、 前距基材を比較的硬い導電材で構成し、前記特殊被膜を 比較的硬い導電性の会異化合物を主成分とする上地被膜 と、前記金属化合物の成分である金属の下地被鎖とから なる額額減慢とすることを特徴とする軽極。

【謝森項2】 前記基材が鋼合金、鉄合金、ニッケル合金、アルミニウム合金、タングステン、モリブデン、チタンのうちいずれか1つである請求項1に配載の電極。

【諸宋項3】 前記金属がチタン、タンタル、ニッケ 30 ル、ニオブ、パナジウム、ハフニウムのうちいずれか1 つであり、前記金属化合物が前記金属の窒化物、炭化物 又は現化物である酵求項1又は2に記載の電弧。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、】C/LS [テスターの先端につけられたハンドラーや1Cソケット等の高弾性と高信頼性を選求される電極に関する。

[0002]

【使来の技術及びその問題点】従来の電極は銅合金基材 20 の表面に、酸化助止のために金、白金及びロジウム等の 黄金属のメッキ被腹を整したものが知られている。従って、①基材は引張強さ及び弾性が低く、繰り返し使用しているうちに、ばね特性が弱り、へたりとか折れが全じていた。②被検査物の半日とか、健とかが電極に付着して酸化し、絶縁性のごみとなり、接触不良となっていた。②又、電極の先端についたごみを取るうとすると、酸化防止のための質金属メッキ被膜まで落ちてしまうなどの問題があり、長期の使用に耐えなかった。

[0003]

【発明が解決しようとする問題点】 本発明は、以上のような問題に鑑みてなされ、理性及び衝率耗性に優れた長寿命電極を提供することを目的としている。

[0004]

【問題点を解決するための手段】上記の目的は、基材に 特殊被談を施した電極において、前記基材を比較的疑い 導電材で構成し、前記特殊被談を比較的硬い導電性の金 属化合物を主成分とする上地被談と、前記金属化合物の 成分である金属の下地被談とからなる積層被談とするこ とを特徴とする電響によって達成される。

[0005]

【作用】電報の基材に密着層と硬質層とからなる積層被 膜を形成しているため、密常層が基材と硬質層の密着強 度を強め、硬質層が基材から剝離しなくなる。また、基 材より硬い積層被膜を基材に形成することにより、引張 強さ及び弾性限度が高くなり、ばね得性が改善される。

[0006]

【実施例】次に実施例について図面を参展して説明す と同様の方法により(なお、形成する積層被膜の厚き る。図1に本発明の実施例にかかるICテスター4のコ も、作業内容も同じであるのでその説明を省略す ンタクト1の斜視図を示し、図2にそのICテスター4 50 る。)、ステンレス基材にチタンの密着層と窒化チタン

のコンタクト1の先端部の拡大節面を示している。

【0007】コンタクト1は四2に示すように、導電性がある金属のステンレスを基約3として、積層被膜2を形成したものであり、基材3の表面に下地破膜としてテタン(Ti)からなる密着層2aを形成し、その上の上地校膜に、主として窒化チタン(TiN)からなる複質層2bを形成したものである。テタン及び窒化チタンはいずれも等電管があり、かつ硬いものであり、更にコンタクト1の酸化を防止することができる。

【0008】基材3の表面上への積層被膜2の形成粒以下のようなイオンプレーティング法によって行なった。 図3に示すような、練気亦6を介して真空排気系(図示せず)に接続される真空槽5の中に設けられた支持板1 0に基対3を取りつけた。基材3と対向する位置に蒸発物質としてチタン(T1)の入った水冷頻製ハース7と中空陰極型電子統8とを設けた。又、他のノズル9からは反応性ガスとして空素ガスが供給される。

【0009】まず、真空補5の内部を真空引きし5×1 0° Torrとした。次いで中空陰極型電子鏡8にアル ゴンガスを流しながら (5×10⁻⁴ Torrになる) 水 冷翻製ハース7と電子銃8との間に直流電源RFスター ター(DC・RF)により電圧をかけ、中空熱陰極放電 を起こしてチタンを蒸発させ、支持板10にバイアス億 圧-50 Vをかけると、基材3の表面にチタン被膜が形 成された。次いでノズル9から窒素ガスを導入し、内部 の真空変が2×10-8Torrになるように調整する と、基材3上には更に窒化チタン(TiN)被膜が形成 された。X練回折によって調べたところ、この被膜は主 として窒化チタン(TiN)からなり、その他にチタン (Ti) も含まれていた。以上の方法によって得られた 密着原2 aのテタン被膜の原さはコンマ数 am、窒化テ タンを主とする硬質層2bの胰學は約2μmであった。 上記工程中の成膜速度は0.1~0.3 μm/minで あった。又、得られたコンタクト1の硬質層2bの上か もマイクロビッカース硬度計で硬度を測定したところ、 約日。1490であった。

[0010]以上のように審着層2aを設けることによって被膜の固着力が増加する。審着層2aを設けずに直接避質層2bを形成すると固着力が弱く、使用しているのうちに剥離してしまう。密着層の厚さは1gm以下でも充分であった。

【0011】次に、高度の高い積層数膜を形成した基材と形成しない基材とについて弾性を比較するため、図3に示す真空相5を用い、コンタクト1の形状の基材3に変えて、同じくステンレスを基材とするが、その厚さが0.2mmである試料を支持板10に吊り下げて、上述したコンタクト1の基材3に積層板膜2を形成させたのと同様の方法により(なお、形成する積層核膜の厚さも、作業内容も同じであるのでその説明を省略する。)、ステンレス基材にチクンの密着層と変化チタン

の硬質層からなる積層被膜を形成させた。これを中×長 さが10mm×70mmとなるように切りだし、実験用 試料15を作製した。

【0012】実験用試料15は図4に示すように、この 弑料15の一端(長さ20mm)を函定支持し、他端、 すなわち自由端に力を加えて、弾性限度(応力とともに 全じた歪みが応力を取り去った後に消滅して、材料が完 全に弾性を保つ最大限の応力をいうが、応力とともに生 じた携みが広力を取り去った後に遊滅して、材料が完全 に弾性を保つ最大限の幾みの長さを測定する。)を示す 30 【0022】本発明のコンタクトを引き続き15000 撓み量Fを測定したところ、焼みが20mmであった。 これに対して、積層被膜の形成されていない基材は6m mであり、積層被膜を形成させたことにより弾性限度が 3 倍以上となり、ばね特性が大中に改善されることがわ かる。

【0013】又、本実施例のステンレス基材に積層被膜 を形成したもののヤング率を測定すると287×10N /mmと従来使用しているペリリウム鍋の約2.26倍 (積層被膜を形成しないステンレス網SUS304とベ ればステンレス網SUS304は197GPa、ペリリ ウム鋼は130GPa)であった。

【0014】従来のコンタクトと本実施例のコンタクト とを各々「Cテスターに組み込んで以下の比較実験を行 なった。従来のコンタクトは、ベリリウム鋼製の表面に 金(Au)メッキしたものである。

【0015】図5に示すようにIC12のICリード1 3に、円首体11を介在させて一定構選Pを加え、コン タクト1の先端部を押しつけ、10リード13に電流を 来コンタクト及び本実施例のコンタクトの接触した面を それぞれ図6のA及び図6のBに示す。従来コンタクト は図8のAに示すように表面に半田の付着が生じ、その 付着部の一部に黒色部が見られた。又、付着部以外に も、黒色部が見られた。これらの黒色部は、金被膜が接 触するICリード13によってコンタクトから剥離し、 ベリリウム銅が酸化して生じたものと考えられる。更に 外部からのごみ及び半田の付着とも考えられる。

【0016】一方本実施例によって得られたコンタクト は図6のBに示すように変色がなく、初期状態と全く同 40 を形成した。 等であった。

【0017】なお、従来のコンタクトでは、5000サ イクルの実験をした時点で接触部に不具合の生じたもの が3%あった。(良品が不良と判定された)本実施例の コンタクトでは不具合は発生しなかった。

【0018】次に両コンタクトで電気特性に差があるか どうかを調べるために次の実験を行なった。

【0019】初期状態の従来コンタクトと本実施例コン タクトのそれぞれに一定の電圧をかけ、負荷抵抗を変え てO. 092~0.75mAの電流を流し、相関係数を 50 ステンレスばねにチタン (Ti) 膜を3~5±m形成

求めたところ、0、999という他が得られ、両コンタ クトでは電気特性上の差は認められなかった。

【0020】図7に0、38~0、75mAのプロット した実例を示す。

【0021】なお、本実施例のコンタクトはステンレス ばねの基材の顕部表面のみにチタン及び室化チタンの徒 層被膜2が形成された構造であるので、コンタクトの下 帯の被膜を設けていない部分を半田付けすることができ る(空化チタンには半田付けができない)。

サイクルの直続試験を行なったところ、ほんの少しの変 色が認められた。これを紙やすりでこすると、変色部の みされいに落ち、新品同様となった。

【0023】窒化チタン膜の上に半田が付着した後酸化 したのが変色部であり、紙やすりでこすることにより窒 化チタン膜上の半田はきれいに落ち、窒化チタン膜は紙 やすりより硬いので、落ちないためコンタクトの表面は 新品同線となる。

【0024】引を続き60000サイクルの連続試験を リリウム鯛では約1、5倍、機械工学便党、粉料編によ 20 行なった。従来コンタクトは2~3本折れが発生した が、本発明品は、異常が全く発生しておらず、本発明は 従来品より非常に優れた特性を示した。

【0025】本発明の金属化合物として適切なものは比 鮫的類く、かつ海電径の高いものである。 図8は各種化 合物の硬さと融点の関係を示す図であり、図9は各種化 合物の電気比抵抗を示す図であるが、硬度がヌーブ硬度 (Ha) で約1200以上、かつ電気比氦抗が約10% ロ・cm以下であればよく、具体的にはチタン(T i)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、ニッケ 流すテストを100サイクルづつ行なった。実験後の従 *約* ル(N l)、ニオブ(N b)、パナジウム(v)の壁化 物、炭化物又は硼化物が使用できる。これらはいずれも 酸化しにくいものであり、基材の酸化を防ぐためにも有

> 【0026】前記実施例のチタン及び窒素ガスを変えた 以外は全く関一の条件で、次のような実験を行なった。 基材にステンレスはねを用いた点も同様である。

> 【0027】(1) 金属としてチタン(Ti)を用い、 窒素ガスの代わりにメタンガスを導入して、チタンから なる密着層と、炭化デタン(TIC)を主とする硬質層

> 【0028】(2)金屑としてテタンの代わりにハフニ ウム(FLf)を用い、窒素ガスを導入してハフニウムか らなる密希層と、塗化ハフニウム(HfN)を主とする 硬質層を形成した。

> 【0029】(3)金属としてデタンの代わりにニッケ ル (NI) を用い、窒素ガスを導入してニッケルからな る密着層と、空化ニッケル(Nin Nin)を主とする硬 質層を形成した。

【0030】(4)金属としてチタン(Ti)を用い、

5

し、イオン注入にて破素を注入することによって、チタン製の表面に硼化チタン(T 1 B)を主とする硬質層を 形成した。

【0031】以上のような積層被膜を形成した高弾性コンタクトを用い、ICテスターの導通を繰り返す操作を行なったが、いずれも先の実施例の場合と同様、変色及び付着もなく、良好な結果が得られた。

【0032】以上、本発明の実施例について説明したが、勿論、本発明はこれに限定されることなく、本発明の技術的思想に基き強々の変形が可能である。

【0033】例えば、実施例ではイオンプレーティング 法によって積層被膜を形成したが、スパッタ法によって もよい。

【0034】機層被膜の材質と厚さは、硬度と電気特性を考慮し、目的に応じて選定できるが、厚さについてはコンマ数μm~10μmの範囲で変えられる。又、ばね特性を調整するため、積層被膜を三重以上の多層膜にしてもよい。

【0035】高弾性コンタクトの材質は実施例ではステンレスばねを用いたが、代わりにステンレス以外の鉄合 20金、ニッケル合金や網合金、アルミニウム合金、タングステン、モリブデン、チタンも使用できる。更に、基材の表面に直接積層被膜を形成したが、基材の表面に予め熱処型やコーティング層を施した後に積層被膜を形成してもよい。

【0086】又、積層装膜は密岩層と硬質層とからなっているが、被測定物とのなじみを良くする必要がある場合には、更にその上に金や白金の被膜を形成してもよい。この場合は蒸岩やスパッタにより膜厚を100~800名程度にすればよい。

【0037】又、以上の実施例ではICテスターのコンタクトに高弾性電極を用いたがICソケットのICリードの受け口や電磁リレー等のは沿電極にも使用できる。 【0038】

【発明の効果】本発度は従来品と全く異なるコーティング方法を採用しているため、基材に勤合金よりも引張論さ及び弾性限度の高い材料を選ぶことができる。又基材が銅合金であったとしても本発明の後限は弾性限度を向

上させるのに有効な方法なので、ばね特性が改善され、長寿命となる。

【0039】又、被検査物の半田、銀のメッキが本発明の電極には付着しにくく、付着したごみを取ろうとすると酸化防止被膜(金メッキ)まで取れてしまうが、本発明の被膜は、従来品の被膜より基材との倍着強度が非常に強く、剥離することは殆どない。又、被膜自体が付着したごみより硬いので、ごみだけを取ることが容易にできる。

【0040】又、基材の材質、厚さや機関数膜の材質、 厚さ、層の数等を変えることにより、目的に応じた弊往 を有する高弾性電影を適宜選択することができ、更には 基材が強化された分だけ、基材を導くして材料費も飾約 できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例にかかる1Cテスターの拡大斜 視図である。

【図2】同テスターにおけるコンタクトの一部の拡大断 面図である。

9 【図3】積層被膜を形成する装置の概略模式図である。

【図4】比較実験のための搖み量の測定方法を示す図である。

【図5】コンタクトとICリードの接触動作を示す断面 図である。

【図6】A及びBは従来例のコンタクトと、本発明の実施例のコンタクトについて、導通試験を5000回行なった後の接触した面を示す図である。

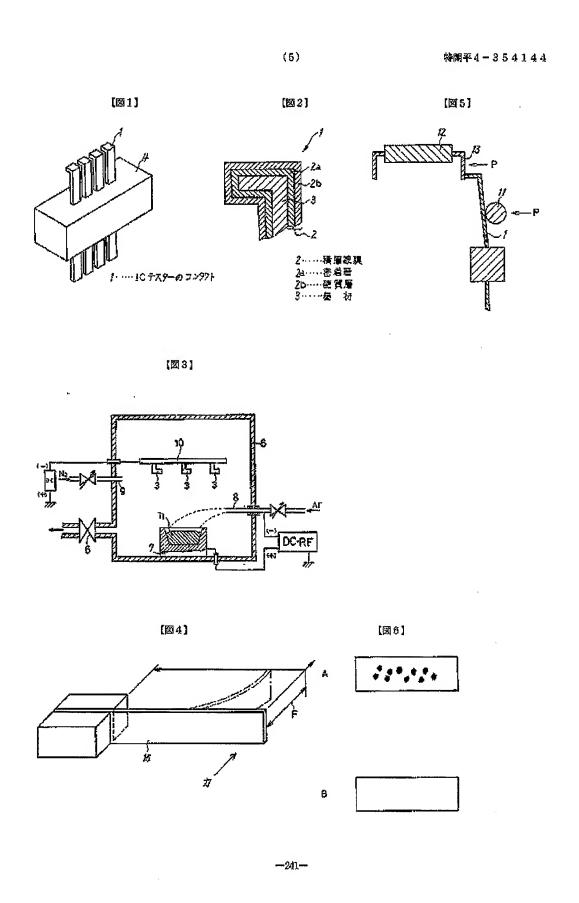
【図7】 従来例の電極と本発明の実施例のコンタクトに ついて、電気特性を比較したグラフである。

的 【図8】各組化合物の電気比透抗を示す図である。

【図 9】 各種化合物の硬さと融点の関係を示す図である。

【符号の説明】

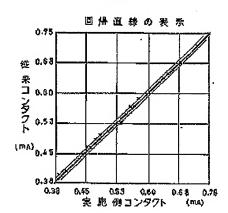
- 1 【 Cテスターのコンタクト
- 2 積層被膜
- 2 a 密着層
- 2 b 硬質層



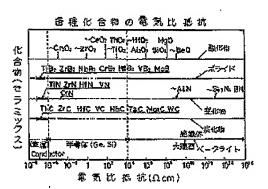
(6)

特開平4-354144

[図7]

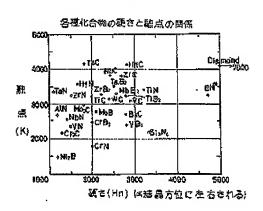


[図8]



圣数名 英雄的 コンタクト 従来 コンタクト 一夕飲 50 30 最小旗 0.380 0.380 最大值 0.750 0.750 平均超 0.525 0.527 標準偶差 0.092 0,092 視関係数 0,999 Y = 0.007 + 0.999×X (值(153.795)

[図9]



-242-